

## 期刊信息

篇名	Alumian, aluminium nitride and aluminium composite coating on 0.45%C steel by using a plasma source ion implantation and deposition system
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	刘斌,杨思泽
第一作者单位	中国科学院物理研究所
刊物名称	Thin Solid Film
页面	1999,349,110
出版日期	1999年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">新型等离子体法制备的AlN陶瓷与金属基的结合与界面</a>